

ОООО

© 1992

ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНКИ α -*Si* ПРИ ПОМОЩИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

В.М. Ж а р и к о в, В.В. З у б о в

При проведении экспериментов по определению пороговых значений плотности мощности излучения лазера на парах меди [1], необходимых для разрушения различных материалов, был обнаружен интересный эффект. При воздействии лазерного излучения с плотностью мощности ниже пороговой на поверхности *Si* оставался хорошо различимый след. Коэффициент отражения этого участка был большим, чем необлученной поверхности. При этом видимого изображения зеркальной поверхности *Si* не происходило. Расчеты по энергетике воздействия показали, что, скорее всего, поверхностный слой толщиной ~ 1 мкм переходит в аморфное состояние.

Уменьшение плотности мощности приводило к тому, что контрастность изображения следа уменьшалась, на каком-то этапе след можно было наблюдать только под большим углом зрения. Авторы связывают это с предполагаемым уменьшением толщины получаемой аморфной пленки. Дальнейшее уменьшение мощности воздействия привело к исчезновению видимого следа, но он проявлялся при конденсации влаги на поверхности.

Воздействие спиртом, ацетоном и др. с целью очистки поверхности от загрязнений не изменяло характера явления. Наблюдение конденсата под микроскопом показало, что капли распределяются равномерно по всей поверхности, как облученной, так и необлученной, и не отличаются размерами. Несмотря на многообразие описанных в литературе оптических свойств полупроводников и сопутствующих им явлений, авторы не смогли установить аналог своим наблюдениям.

Исследование состояния частичнооблученной поверхности *Si* на лазерном оптическом микроскопе УКЭ ППП-2 не выявили дефектов поверхности. Тот же образец исследовался на электронографе ЭМР-100М. На участках, подвергшихся воздействию лазерного излучения, картина говорила об аморфном состоянии *Si*, на необлученных участках — о кристаллическом.

Использование лазера на парах меди позволяет на поверхности кристаллического кремния создавать тонкую пленку α -*Si* заданной конфигурации. В данной работе при использовании достаточно длиннофокусной оптики минимальная ширина следа составила ~ 10 мкм, практически можно получать размер следа до 2 мкм.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

[1] Ж а р и к о в В.М., З у б о в В.В., И в а н о в Ю.Н. Сб.
тез. докл. межотраслевого семинара. 22-26 апреля 1991 г.
Брянск.

Поступило в Редакцию
3 февраля 1992 г.